

**ISSN 1999-8074**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА  
НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР МОН та НАН УКРАЇНИ  
КОНЦЕРН “ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ”  
ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
“ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

# **Физическая инженерия поверхности**

ВИДАЄТЬСЯ 4 РАЗИ НА РІК

**Фізична  
інженерія  
поверхні**

ЗАСНОВАНИЙ У 2002 РОЦІ

**Physical  
surface  
engineering**

Том 9, № 3, липень – вересень 2011

ХАРКІВ 2011

### **Редакційна колегія**

І.І. Залюбовський (головний редактор), В.Т. Толок (перший заступник головного редактора), М.О. Азаренков (заступник головного редактора), Л.О. Агеєв, О.С. Бакай, Т.М. Беляєва (відповідальний секретар), В.М. Береснев, Б.В. Гриньов, Ю.Є. Гордієнко, М.І. Дзюбенко, А.М. Довбня, С.П. Дюбко, В.О. Євстратов, В.Д. Єгоренков, О.М. Ермолаев, Г.В. Задорожний, З.З. Зиман, В.Ф. Клепіков, А.М. Кондратенко, Г.І. Костюк, В.М. Куцлін, В.І. Лахно, А.П. Любченко, В.К. Милославський, І.М. Неклюдов, А.Т. Пугачов, В.В. Сагалович, В.А. Свіч, А.Ф. Сиренко, В.І. Фареник (заступник головного редактора), В.М. Хороших, О.О. Шматко

### **Міжнародна редакційна рада**

Р. Антон (Гамбург, Німеччина), В.Г. Бар'яхтар (Київ, Україна), В. Бук (Ессен, Німеччина), Ж.-П. Бут (Париж, Франція), К.А. Валиєв (Москва, Росія), І. Вайткус (Вільнюс, Литва), Я. Валькович (Радом, Польща), В.Г. Вербицький (Київ, Україна), В.С. Войценя (Харків, Україна), Ю.І. Горобець (Київ, Україна), В.І. Гранико (Мінськ, Беларусь), А.П. Достанко (Мінськ, Беларусь), В. Ензінгер (Марбург, Німеччина), П. Жуковски (Люблін, Польща), О.В. Зиков (Харків, Україна), К.К. Кадиржанов (Алма-Ати, Казахстан), В.Г. Каплун (Хмельницький, Україна), В. Кемптер (Клаусталь-Целлерфельд, Німеччина), Г.С. Кириченко (Київ, Україна), Ю.М. Клещов (Снєжинськ, Росія), Ю.Р. Колобов (Белгород, Росія), Ф.Ф. Комаров (Мінськ, Беларусь), М.М. Кондрашов (Київ, Україна), В.М. Косевич (Харків, Україна), С. Курода (Сенген, Японія), В.А. Лабунов (Мінськ, Беларусь), С.Ю. Ларкін (Київ, Україна), Є.О. Левашов (Москва, Росія), Ю.П. Маішев (Москва, Росія), А. Мазуркевич (Радом, Польща), П. Місаэлідес (Тессалоніки, Греція), А.Г. Наумовець (Київ, Україна), М.Г. Находкін (Київ, Україна), В.І. Осинський (Київ, Україна), О.С. Павличенко (Харків, Україна), О.Д. Погребняк (Суми, Україна), Л. Пранявичус (Каунас, Литва), Ж.П. Рів'єр (Париж, Франція), В.Є. Стрельницький (Харків, Україна), А.М. Філачев (Москва, Росія), Д.М. Фрейк (Івано-Франківськ, Україна), Ж.Г. Хан (Сувон, Корея)

**Адреса редакції:** НФТЦ МОН та НАН України, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022, а/с 4499, Україна

Тел. 38 057 7054667, e-mail: journal\_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

### **Редакційна колегія**

І.І. Залюбовский (главный редактор), В.Т. Толок (первый заместитель главного редактора), Н.А. Азаренков (заместитель главного редактора), Л.А. Агеев, А.С. Бакай, Т.Н. Беляева (ответственный секретарь), В.М. Береснев, Ю.Е. Гордиенко, Б.В. Гринев, М.И. Дзюбенко, А.Н. Довбня, С.Ф. Дюбко, В.А. Евстратов, В.Д. Егоренков, О.М. Ермолаев, Г.В. Задорожный, З.З. Зыман, В.Ф. Клепиков, А.Н. Кондратенко, Г.И. Костюк, В.М. Куцлин, В.И. Лахно, А.П. Любченко, В.К. Милославский, И.М. Неклюдов, А.Т. Пугачев, В.В. Сагалович, В.А. Свич, А.Ф. Сиренко, В.И. Фареник (заместитель главного редактора), В.М. Хороших, А.А. Шматко

### **Міжнародний редакційний совет**

Р. Антон (Гамбург, Германия), В.Г. Бар'яхтар (Киев, Украина), В. Бук (Эссен, Германия), Ж.-П. Бут (Париж, Франция), К.А. Валиев (Москва, Россия), И. Вайткус (Вильнюс, Литва), Я. Валькович (Радом, Польша), В.Г. Вербицкий (Киев, Украина), В.С. Войценя (Харьков, Украина), Ю.И. Горобец (Киев, Украина), В.І. Гранико (Минск, Беларусь), А.П. Достанко (Минск, Беларусь), П. Жуковски (Люблін, Польща), А.В. Зыков (Харьков, Украина), К.К. Кадиржанов (Алма-Аты, Казахстан), В.Г. Каплун (Хмельницкий, Украина), В. Кемптер (Клаусталь-Целлерфельд, Германия), Г.С. Кириченко (Киев, Украина), Ю.Н. Клещев (Снежинск, Россия), Ю.Р. Колобов (Белгород, Россия), Ф.Ф. Комаров (Минск, Беларусь), Н.Н. Кондрашов (Киев, Украина), В.М. Косевич (Харьков, Украина), С. Курода (Сенген, Япония), В.А. Лабунов (Минск, Беларусь), С.Ю. Ларкін (Киев, Украина), Е.А. Левашов (Москва, Россия), Ю.П. Маішев (Москва, Россия), А. Мазуркевич (Радом, Польша), П. Місаэлідес (Тессалоніки, Греція), А.Г. Наумовець (Киев, Украина), Н.Г. Находкін (Киев, Украина), В.І. Осинський (Киев, Украина), О.С. Павличенко (Харьков, Украина), А.Д. Погребняк (Суми, Украина), Л. Пранявичус (Каунас, Литва), Ж.П. Рів'єр (Париж, Франція), В.Є. Стрельницький (Харьков, Украина), А.М. Філачев (Москва, Россия), Д.М. Фреек (Івано-Франківськ, Україна), Ж.Г. Хан (Сувон, Корея), В. Энзінгер (Марбург, Германия)

**Адрес редакції:** НФТЦ МОН и НАН України, площа Свободи, 6, г. Харків, 61022, п/я 4499, Україна

Тел. 38 057 7054667, e-mail: journal\_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

### **Editorial Board**

I.I. Zalyubovskii (Editor-in-Chief), V.T. Tolok (Vice Editor-in-Chief), M.O. Azarenkov (Associate Editor-in-Chief), L.O. Ageev, O.S. Bakai, V.M. Beresnyev, T.M. Byelyayeva (Executive secretary), M.I. Dzyubenko, A.M. Dovbnya, S.P. Dyubko, O.M. Ermolaev, V.O. Evstratov, V.I. Farenik (Associate Editor-in-Chief), Yu.Ye. Gordienko, B.V. Grinyov, V.M. Khoroshikh, V.F. Klepikov, A.M. Kondratenko, G.I. Kostyuk, V.M. Kuklin, V.I. Lakhno, A.P. Lyubchenko, V.K. Miloslavsky, I.M. Neklyudov, A.T. Pugachev, V.V. Sagalovich, O.O. Shmatko, A.P. Sirenko, V.A. Svich, V.D. Yegorenkov, G.V. Zadorozhny, Z.Z. Zyman

### **International Advisory Editorial Board**

R. Anton (Hamburg, Germany), V.G. Baryakhtar (Kyiv, Ukraine), J.-P. Booth (Paris, France), V. Buck (Essen, Germany), A.P. Dostanko (Minsk, Byelorussia), W. Ensinger (Marburg, Germany), A.M. Filachev (Moscow, Russia), D.M. Freik (Ivanofrankivsk, Ukraine), Yu.I. Gorobets (Kyiv, Ukraine), V.I. Granko (Minsk, Byelorussia), J.G. Han (Suwon, Korea), K.K. Kadyrzhanov (Alma-Ata, Kazakhstan), V.G. Kaplun (Khmelnytskij, Ukraine), V. Kempter (Clausthal-Zellerfeld, Germany), G.S. Kirichenko (Kyiv, Ukraine), Yu.M. Kleschev (Snezhinsk, Russia), Yu.R. Kolobov (Byelgorod, Russia), F.F. Komarov (Minsk, Byelorussia), M.M. Kondrashov (Kyiv, Ukraine), V.M. Kosevich (Kharkiv, Ukraine) S. Kuroda (Sengen, Japan), V.A. Labunov (Minsk, Byelorussia), S.Yu. Larkin (Kyiv, Ukraine), E.A. Levashov (Moscow, Russia), Yu.P. Maishev (Moscow, Russia), A. Mazurkiewicz (Radom, Poland), P. Misaelides (Thessaloniki, Greece), M.G. Nakhodkin (Kyiv, Ukraine), A.G. Naumovets (Kyiv, Ukraine), V.I. Osinsky (Kyiv, Ukraine), O.S. Pavlichenko (Kharkiv, Ukraine), O.D. Pogrebnyak (Sumy, Ukraine), L. Pranavicius (Kaunas, Lithuania), J.-P. Rivier (Paris, France), V.Ye. Strelntskij (Kharkiv, Ukraine), J. Vaikus (Vilnius, Lithuania), K.A. Valiev (Moscow, Russia), V.G. Verbitskij (Kyiv, Ukraine), V.S. Voitsenya (Kharkiv, Ukraine), J. Walkowicz (Radom, Poland), P. Zhukowsky (Lyublin, Poland), O.V. Zykov (Kharkiv, Ukraine)

**Address:** SCPT MES & NAS Ukraine, 6 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, box 4499, Ukraine

Tel. 38 057 7054667, e-mail: journal\_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

### **Затверджено до друку рішенням**

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (протокол № 11 від 11 листопада 2011 р.),

Вченої ради Наукового фізико-технологічного центру, (протокол № 9 від 22 вересня 2011 р.)

Всі статті прорецензовано.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9214 від 29.09.04.

© Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, оформлення, 2011

© Науковий фізико-технологічний центр, оригінал-макет, 2011

© Концерн "ЦНТ" Харківський фізико-технічний інститут, оформлення, 2011

© "Центр науково-технічних досліджень", оформлення, 2011

|   |     |
|---|-----|
| <i>Лисовский В.А., Артюшенко Е.П., Коваль В.А.</i> Экспериментальное исследование условий стратификации разряда постоянного тока в азоте .....  | 202 |
| <i>Балабай Р.М., Піскльонов С.С.</i> Електронні властивості напруженіх шарів CdTe та ZnTe у гетероструктурах .....  | 213 |
| <i>Соболь О.В., Андреев А.А., Горбань В.Ф., Столбовой В.А., Фильчиков В.Е.</i> Влияние потенциала подложки при осаждении и размерного фактора на структуру, напряженное состояние и физико-механические характеристики многослойных TiN/Ti покрытий ..... | 221 |
| <i>Сагалович А.В., Григорьев А.В., Кононыхин А.В., Попов В.В., Сагалович В.В.</i> Нанесение покрытий на сложнопрофильные прецизионные поверхности газофазным методом (CVD) .....  | 229 |
| <i>Тихоненко В.В., Шкилько А.М.</i> Упрочняющие технологии формирования износостойких поверхностных слоев .....   | 237 |
| <i>Pogrebnyak A.D., Jamil N.Y., Muhammed A.K.M.</i> Tructural, optical, and electrical properties of ZnO:Al prepared by CVD .....   | 244 |
| <i>Глазунов Г.П., Андреев А.А., Бондаренко М.Н., Конотопский А.Л., Моисеенко В.Е., Столбовой В.А.</i> Эрозия вакуумно-дуговых TiN покрытий и нержавеющей стали при воздействии стационарной плазмы разрядов магнетронного типа .....                      | 250 |
| <i>Кудин К.А., Шкоропаденко А.В., Волошико А.Ю., Зосим Д.И., Кудин А.М.</i> Фотохимическая модификация поверхности кристаллов NaI:Tl .....  | 256 |
| <i>Абдулхаев О.А., Асанова Г.О., Ёдгорова Д.М., Якубов Э.Н., Каримов А.В.</i> Исследование влияния потенциальных барьеров на механизмы токопереноса во встречновключенных двухбарьерных кремниевых структурах .....                                       | 262 |
| <i>Суховая Е.В., Сыроватко В.А., Сыроватко Ю.В.</i> Процессы контактного взаимодействия в композиционных материалах с микрокристаллическим наполнителем .....   | 269 |
| <i>Павленко В.И., Береснев В.М., Рахимбаев Ш.М., Кирияк И.И., Колесников Д.А.</i> Особо тяжелый железо-серпентиновый бетон .....  | 274 |
| <i>Правила оформлення рукописей</i> .....   | 277 |
| <i>Правила оформлення рукописів</i> .....   | 277 |
| <i>Information for authors</i> .....  | 279 |